

集積化MEMS技術研究会 懇親会

平成24年 10月23日 於 北九州市小倉 中国料理耕治 本店



第3回集積化MEMS技術研究ワークショップ 優秀ポスター賞 受賞式

東京工業大学 高橋直也, 青野祐子, 桜井淳平, 秦 誠一
「サーモグラフィを用いたアモルファス合金のハイスループット結晶化検知法」



感謝状と記念品の贈呈

会計担当 退任
東京工業大学 石山先生



広報担当 退任
東芝 研究開発センター 西垣様



懇親会にお集まり頂いた皆様

